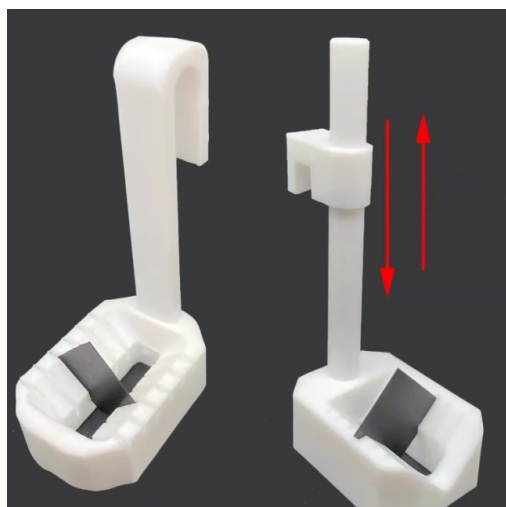


ラボおよび半導体プロセス用カスタムPtfeウェハホルダー

商品番号: PTFE-38



前書き

導電性ガラス、ウェハー、光学部品などのデリケートな基板を安全に取り扱い、加工するために専門的に設計された、高純度の特注PTFE（テフロン）ホルダーです。

[詳細を学ぶ](#)

ホルダーサイズ（正方形サンプル用）	最大試料厚さ	推奨ビーカーサイズ
10-15 mm	< 1 mm	250 ml
15-20 mm	< 1 mm	250ミリリットル
21-25 mm	< 1mm未満	250ミリリットル
25-30 mm	< 1mm未満	250ミリリットル
35-40 mm	< 1mm未満	500ミリリットル